

學生肖像權 授權同意書

親愛的家長您好:

本館獲文化部109年度「藝文教育扎根」計畫補助，策畫「高美館校園藝術體驗課程」，活動課程時間為 2020.04.21(二)至2020.06.12(五)期間，邀請學童至美術館參訪並進行藝術體驗課程，開啟學童多元藝術視野，基於對課程進行過程之記錄與推廣，本館將以不妨礙活動進行為原則進行側錄(含攝錄影)，攝錄影過程中所拍攝之含有 貴子弟個人、團體或作品之影像，未來將只用於提供本館(高雄市立美術館)網站、社群媒體、出版品製作、相關研究發表、評鑑等教育推廣用途使用，懇請您授權 貴子弟參與本館活動之相關影像記錄。

☐ 同意

☐ 不同意參與拍攝(如不同意拍攝，會避開該名學生)

感謝您的回覆，並請孩子將家長同意書帶回學校繳交。

學生姓名：

家長立書人簽名：

家長立書人與學生關係：

中華民國

年

月

日